



MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM 2017

『MEMS センシング&ネットワークシステム展 2017』

出展のご案内

平成29年10月4日(水)～10月6日(金)

この度弊社は、今まで以上に幅広いお客様へ、加速度センサー・ジャイロセンサー等 MEMS デバイスのファイナルテスト用に開発されたハンドラをご紹介させて頂くために、『MEMS センシング&ネットワークシステム展 2017』に出展いたします。
弊社ブースでは、**新開発 MEMS ハンドラ「ULTRA L」の実機・デモ**、「ULTRA シリーズ」製品群をご紹介させていただきます。
ぜひとも弊社ブースにご光来賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

会場 幕張メッセ国際展示場 Hall 7 小間番号 19-H

<http://www.mems-sensing-network.com/>



ULTRA P



ULTRA L

お問い合わせ先

株式会社テセック 営業統括部

〒207-0023 東京都東大和市上北台 3-391-1

Tel : 042-566-2111 Fax : 042-561-3519

E-MAIL: kojima.yasuhiro@tesec.co.jp

URL : <http://www.tesec.co.jp>

TESEC®